

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 7月 7日

出願番号 Application Number:

特願2000-207128

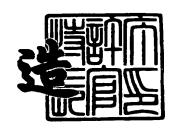
出 願 人
Applicant(s):

株式会社村田製作所

2001年 4月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-207128

【書類名】

特許願

【整理番号】

T3731

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01C 19/56

G01P 9/04

【発明の名称】

角速度センサ

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田

製作所内

【氏名】

持田 洋一

【特許出願人】

【識別番号】

000006231

【氏名又は名称】

株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】

100079441

【弁理士】

【氏名又は名称】

広瀬 和彦

【電話番号】

(03)3342-8971

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

006862

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9004887

【プルーフの要否】

出証特2001-3032545

【書類名】 明細書

【発明の名称】 角速度センサ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、該基板と隙間をもって対向し互いに直交するX軸, Y軸, Z軸からなる3軸方向のうちY軸方向に並んで配置され振動発生手段によってX軸方向に振動する複数の質量部と、該各質量部をX軸方向に変位可能に連結する支持梁と、該支持梁のうち前記各質量部が互いに逆位相で振動するときの節に対応する部位を前記基板に接続する固定部と、前記各質量部がY軸またはZ軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出する角速度検出手段とによって構成としてなる角速度センサ。

【請求項2】 前記支持梁は前記各質量部を乙軸方向に変位可能に支持し、 前記角速度検出手段は前記各質量部が乙軸方向に変位するときの変位量を検出す る構成としてなる請求項1に記載の角速度センサ。

【請求項3】 前記各質量部は、Y軸方向に対して中央に位置する第1の質量部と、Y軸方向に対して該第1の質量部の両側に位置する第2の質量部とによって構成し、前記第1の質量部はY軸方向に変位する検出梁を介して前記支持梁に支持され、前記角速度検出手段は前記第1の質量部がY軸方向に変位するときの変位量を検出する構成としてなる請求項1に記載の角速度センサ。

【請求項4】 基板と、該基板と隙間をもって対向し互いに直交するX軸, Y軸, Z軸からなる3軸方向のうち振動発生手段によってX軸方向に振動する第 1の質量部と、該第1の質量部を挟んでY軸方向の両側に設けられ振動発生手段 によってX軸方向に振動する第2の質量部と、前記第1の質量部と第2の質量部 との間に位置して第1の質量部を取囲む第3の質量部と、前記第2の質量部をX 軸方向に変位可能に連結する支持梁と、該支持梁に対して前記第3の質量部を連 結する連結部と、前記第3の質量部に対して第1の質量部をY軸方向に変位可能 に連結する検出梁と、前記支持梁のうち前記第1,第3の質量部と第2の質量部 とが互いに逆位相で振動するときの節に対応する部位を前記基板に接続する固定 部と、前記第1の質量部がY軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出 する角速度検出手段とによって構成してなる角速度センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば回転体の角速度を検出するのに好適に用いられる角速度センサに関する。

[0002]

【従来の技術】

一般に、角速度センサとしては、基板と、該基板により支持梁を介して互いに 直交する2方向に変位可能に支持された質量部と、該質量部を前記2方向のうち 基板と平行な振動方向に振動させる振動発生手段と、前記質量部が前記振動方向 と直交する検出方向に変位するときの変位量を角速度として検出する角速度検出 手段とから構成されたものが知られている(例えば、特開平5-312576号 公報等)。

[0003]

この種の従来技術による角速度センサは、基板に対して平行なX軸、Y軸と垂直なZ軸のうち、例えばX軸方向に沿って質量部を所定の振幅で振動させ、この状態でZ軸周りの角速度が加わると、質量部にはY軸方向のコリオリカ(慣性力)が作用する。これにより、質量部はY軸方向に変位するので、角速度検出手段は、このときの質量部の変位量を静電容量等の変化として検出することにより、角速度に応じた検出信号を出力するものである。

[0004]

この場合、質量部は、基板に設けられた支持梁によってX軸方向等に変位(振動)可能に支持されている。そして、この支持梁は、基端側が基板に固定され、 先端側が質量部に連結されると共に、角速度センサの作動時には、支持梁が撓み 変形することによって質量部がX軸方向に振動する構成となっている。

[0005]

また、例えば特開平7-218268号公報に記載された他の従来技術では、 音叉型センサと呼ばれる角速度センサを用い、基板上に配置した一対の質量部を 互いに逆位相で振動させることにより、質量部から支持梁を介して基板に伝わる 振動を一対の質量部によって互いに打消す構成としている。

[0006]

この場合、一対の質量部を支持する支持梁は、例えば各質量部を基板に対して 1箇所で支持するために複数の折曲げ部が形成された複雑な形状を有し、先端側 が分岐して各質量部にそれぞれ連結されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述した従来技術では、質量部が支持梁を介して基板に連結されて いるため、質量部が基板上で振動するときには、その振動が支持梁を介して基板 側に伝わり易い。

[0008]

このため、角速度センサの作動時には、振動エネルギが基板側に漏れることによって質量部の振幅、振動速度等が減少し、角速度によるコリオリカが小さくなって検出感度が不安定となる虞れがある。また、基板側に振動が伝わると、質量部は、角速度が加わっていないにも拘らず、基板の振動により検出方向に振動することがあるため、角速度の検出値に誤差が生じ易くなり、信頼性が低下するという問題がある。

[0009]

これに対し、他の従来技術では、一対の質量部を互いに逆位相で振動させることによって基板側に伝わる振動を打消す構成としている。しかし、これらの質量部は、複雑な折曲げ形状をもつ支持梁によって支持されているため、センサの製造時には、例えば支持梁の寸法、形状、撓み変形時の特性等を両側の質量部に対して均等に形成するのが難しい。

[0010]

このため、他の従来技術では、支持梁の寸法ばらつき、加工誤差等によって一対の質量部の振動状態に差が生じることがあり、各質量部から基板側に伝わる振動を安定的に打消すことができないという問題がある。

[0011]

本発明は上述した従来技術の問題に鑑みなされたもので、本発明の目的は、質量部から支持梁を介して基板側に振動が伝わるのを防止でき、その振動状態を基板上で安定的に保持できると共に、検出感度、検出精度を高めて信頼性を向上できるようにした角速度センサを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

上述した課題を解決するために請求項1の発明は、基板と、該基板と隙間をもって対向し互いに直交するX軸,Y軸,Z軸からなる3軸方向のうちY軸方向に並んで配置され振動発生手段によってX軸方向に振動する複数の質量部と、該各質量部をX軸方向に変位可能に連結する支持梁と、該支持梁のうち前記各質量部が互いに逆位相で振動するときの節に対応する部位を前記基板に接続する固定部と、前記各質量部がY軸またはZ軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出する角速度検出手段とからなる構成を採用している。

[0013]

このように構成することにより、複数の質量部を支持梁によって振動方向(X 軸方向)と直交するY軸方向に沿って連結でき、例えば各質量部のうち一部の質 量部を振動発生手段によって振動させることにより、互いに隣合う質量部をほぼ 逆位相で振動させることができ、このとき各質量部を連結する支持梁の途中部位 には、支持梁が各質量部と一緒に振動するときにほぼ一定の位置を保持する振動 の節を配置することができる。そして、固定部は、この振動の節に対応する位置 で支持梁(各質量部)を基板側に固定しているので、各質量部の振動が支持梁を 介して基板側に伝わるのを抑制することができる。

[0014]

また、請求項2の発明によると、支持梁は前記各質量部をZ軸方向に変位可能 に支持し、前記角速度検出手段は前記各質量部がZ軸方向に変位するときの変位 量を検出する構成としている。

[0015]

これにより、各質量部をX軸方向に振動させつつ、角速度に応じて加わるコリオリカによってZ軸方向に変位させることができ、このときの変位量を角速度検

出手段により角速度として検出することができる。

[0016]

また、請求項3の発明によると、各質量部は、Y軸方向に対して中央に位置する第1の質量部と、Y軸方向に対して該第1の質量部の両側に位置する第2の質量部とによって構成し、前記第1の質量部はY軸方向に変位する検出梁を介して前記支持梁に支持され、前記角速度検出手段は前記第1の質量部がY軸方向に変位するときの変位量を検出する構成としている。

[0017]

これにより、第1の質量部を挟んで第2の質量部を対称に配置でき、これらの質量部をX軸方向に対して互いに逆位相で安定的に振動させることができる。そして、この状態で第1の質量部が角速度に応じてY軸方向に変位するときには、その変位量を角速度検出手段により角速度として検出できる。また、センサに角速度が加わっていないときには、例えば支持梁がX軸方向に撓み変形することによって第1,第2の質量部がX軸方向だけに振動し、このとき検出梁はY軸方向に変位しない状態を保持することができる。従って、第1の質量部が支持梁の撓み変形等によってY軸方向にも誤って変位するのを防止することができる。

[0018]

一方、請求項4の発明では、基板と、該基板と隙間をもって対向し互いに直交するX軸, Y軸, Z軸からなる3軸方向のうち振動発生手段によってX軸方向に振動する第1の質量部と、該第1の質量部を挟んでY軸方向の両側に設けられ振動発生手段によってX軸方向に振動する第2の質量部と、前記第1の質量部と第2の質量部との間に位置して第1の質量部を取囲む第3の質量部と、前記第2の質量部をX軸方向に変位可能に連結する支持梁と、該支持梁に対して前記第3の質量部を連結する連結部と、前記第3の質量部に対して第1の質量部をY軸方向に変位可能に連結する検出梁と、前記支持梁のうち前記第1, 第3の質量部と第2の質量部とが互いに逆位相で振動するときの節に対応する部位を前記基板に接続する固定部と、前記第1の質量部がY軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出する角速度検出手段とによって構成している。

[0019]

これにより、第1,第2,第3の質量部全体を振動発生手段によってX軸方向に振動させつつ、第1の質量部を角速度に応じてY軸方向に変位させることができる。また、センサに角速度が加わっていないときには、例えば支持梁がX軸方向に撓み変形することによって第1,第2,第3の質量部がX軸方向だけに振動し、このとき第1の質量部は、第3の質量部に取囲まれた位置でY軸方向に変位しない状態を保持できる。従って、第3の質量部は、支持梁の撓み変形等がY軸方向への変位となって第1の質量部に伝わるのを遮断することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態による角速度センサを、添付図面を参照しつつ詳細 に説明する。

[0021]

ここで、図1ないし図4は本発明による第1の実施の形態に係る角速度センサを示すものである。

[0022]

図中、1は本実施の形態に適用される角速度センサ、2は該角速度センサ1の本体部分を構成する基板で、該基板2は、例えば高抵抗なシリコン材料、ガラス材料等によって四角形状に形成されている。

[0023]

また、基板2上には、図1ないし図3に示す如く、例えば単結晶または多結晶 をなす低抵抗なシリコン材料を基板2上に設けてエッチング処理等の微細加工を 施すことにより、後述の中央質量部3、外側質量部4、支持梁5、固定部6、駆 動電極8,9、検出電極11,12等が形成されている。

[0024]

3は基板2の中央近傍に配置された第1の質量部としての中央質量部で、該中央質量部3は、例えば四角形の平板状に形成されている。そして、中央質量部3は、各支持梁5を介して外側質量部4と連結され、これらの質量部3,4は、支持梁5によってX軸方向(振動方向)およびZ軸方向(検出方向)に変位可能に支持されると共に、基板2と平行な平面内でY軸方向に沿ってほぼ直線状に並ん

で配置されている。

[0025]

4,4はY軸方向に対して中央質量部3の両側に配置された第2の質量部としての一対の外側質量部で、該各外側質量部4は、例えば四角形の平板状に形成されている。そして、各外側質量部4は、支持梁5の両端側に固着され、中央質量部3に対してX軸方向に変位可能となっている。

[0026]

5,5,…は中央質量部3と外側質量部4とをX軸方向に変位可能に連結する例えば4本の支持梁で、該各支持梁5は、互いにほぼ等しい長さ寸法をもって直線状に形成され、X軸方向とZ軸方向とに撓み変形可能となっている。また、支持梁5は、中央質量部3の両側に2本ずつ配置され、その4隅から外側質量部4に向けてY軸方向に延びている。

[0027]

そして、角速度センサ1の作動時には、図4に示す如く、隣合う中央質量部3と外側質量部4とが互いにほぼ逆位相でX軸方向に振動する。この場合、支持梁5の長さ方向途中部位には、これらの質量部3,4が逆位相で一定の振動(共振)状態となったときに、質量部3,4の振動が相殺されることによってほぼ一定の位置を保持する節部5Aが配置されている。

[0028]

6,6,…は支持梁5の節部5Aを基板2に接続する例えば4個の固定部で、 該各固定部6は、図1ないし図3に示す如く、X軸方向に対して各支持梁5の左 ,右両側に2個ずつ配置され、後述の駆動電極用支持部7を挟んでY軸方向に離 間している。そして、固定部6は、基板2上に固定された台座部6Aと、該台座 部6Aから支持梁5に向けてX軸方向に突出し、基板2から離間して配置された 腕部6Bとによって構成されている。

[0029]

また、固定部6は、腕部6Bの先端側が支持梁5の節部5Aに連結され、該支持梁5と協働して質量部3,4をX軸方向およびZ軸方向に変位可能に支持している。そして、中央質量部3と外側質量部4とが逆位相で振動するときには、こ

れらの質量部3,4の振動(慣性力)が支持梁5の節部5Aで互いに打消される ため、固定部6は、質量部3,4の振動が基板2に伝わるのを抑制する構成となっている。

[0030]

一方、7,7は基板2上に設けられた駆動電極用支持部で、該各駆動電極用支持部7は、X軸方向に対して中央質量部3の左,右両側に配置されている。

[0031]

8,8は各駆動電極用支持部7に設けられた固定側駆動電極で、該各固定側駆動電極8は、支持部7からX軸方向に突出し、Y軸方向に間隔をもって櫛歯状に配置された複数の電極板8A,8A,…を有している。

[0032]

9,9は各固定側駆動電極8に対応して中央質量部3に設けられた可動側駆動電極で、該各可動側駆動電極9は、中央質量部3からX軸方向に櫛歯状をなして 突出し、固定側駆動電極8の各電極板8Aに噛合した複数の電極板9A,9A, …を有している。

[0033]

10,10は基板2と中央質量部3との間に設けられた振動発生手段としての振動発生部で、該各振動発生部10は、固定側駆動電極8と可動側駆動電極9とによって構成されている。そして、振動発生部10は、これらの駆動電極8,9間に交流の駆動信号を印加することによって、電極板8A,9A間に静電引力を交互に発生し、中央質量部3を図1中の矢示a1,a2方向に振動させるものである。

[0034]

11は基板2上に設けられた固定側検出電極で、該固定側検出電極11は、図 1ないし図3に示す如く、中央質量部3に面して配置されている。

[0035]

12は中央質量部3の裏面側に形成された可動側検出電極で、該可動側検出電極12は、固定側検出電極11とZ軸方向の隙間を挟んで対向している。

[0036]

13は基板2と中央質量部3との間に設けられた角速度検出手段としての角速 度検出部で、該角速度検出部13は、固定側検出電極11と可動側検出電極12 とからなる平行平板コンデンサを構成し、中央質量部3がY軸周りの角速度に応 じてZ軸方向に変位するときには、この角速度を検出電極11,12間の静電容 量の変化として検出するものである。

[0037]

本実施の形態による角速度センサ1は上述の如き構成を有するもので、次にそ の作動について説明する。

[0038]

まず、左,右の振動発生部10に逆位相となる交流の駆動信号を印加すると、 左,右の固定側駆動電極8と可動側駆動電極9との間には、静電引力が交互に発 生し、中央質量部3は、支持梁5が撓むことによって図1中の矢示a1, a2方 向に振動する。

[0039]

そして、この振動状態で角速度センサ1にΥ軸周りの角速度Ωが加わると、中央質量部3には、Ζ軸方向に対して下記数1の式に示すコリオリカ(慣性力) Fが作用するため、中央質量部3は、支持梁5が撓むことにより、コリオリカFによってΖ軸方向に変位する。

[0040]

【数1】

 $F = 2 M1 \Omega v$

但し、M1:中央質量部3の質量

Ω: Y軸周りの角速度

v:中央質量部3のX軸方向の速度

[0041]

また、中央質量部3がZ軸方向に変位するときには、その変位量に応じて角速 度検出部13の検出電極11,12の間隔(静電容量)が変化するので、角速度 検出部13は、この静電容量の変化を角速度Ωとして検出し、角速度Ωに応じた 検出信号を出力する。

[0042]

一方、質量部3,4の振動状態について述べると、例えば中央質量部3が図4中に実線で示すように矢示a1方向へと変位(振動)するときには、支持梁5がX軸方向に撓み変形し、中央振動部3の振動が支持梁5を介して外側質量部4に伝わることにより、外側質量部4は矢示a2方向へと変位する。また、中央質量部3が矢示a2方向に変位するときには、図4中に仮想線で示すように支持梁5が逆向きに撓むことにより、外側質量部4は矢示a1方向に変位する。

[0043]

この結果、中央質量部3と外側質量部4とは、互いに振動の位相が約180° ずれた逆位相で一定の共振状態となって振動し、この共振状態で支持梁5が撓み 変形するときには、振動の節に対応する節部5Aがほぼ一定の位置を保持するよ うになる。このため、質量部3,4の振動が支持梁5と固定部6とを介して基板 2に伝わることはほとんどない。

[0044]

かくして、本実施の形態によれば、中央質量部3と外側質量部4とを支持梁5によってX軸方向に変位可能に連結し、支持梁5の節部5Aを固定部6によって基板2に接続する構成としたので、質量部3,4が基板2上で振動するときには、隣合う中央質量部3と外側質量部4とを互いにほぼ逆位相で振動させることができる。そして、支持梁5の途中部位には、支持梁5が質量部3,4と一緒に振動するときにほぼ一定の位置を保持する節部5Aを配置でき、この節部5Aの位置では、質量部3,4の振動(慣性力)を互いに打消すことができる。

[0045]

この場合、中央質量部3と外側質量部4とをY軸方向に沿ってほぼ直線状に配置したので、例えば中央質量部3をX軸方向に振動させることによって、この振動を支持梁5によって外側質量部4に効率よく伝達でき、簡単な構造によって質量部3,4を逆位相で振動させることができる。また、中央質量部3を挟んで一対の外側質量部4を対称に配置することにより、質量部3,4全体として安定した振動状態を実現することができる。

[0046]

そして、固定部 6 は、支持梁 5 の節部 5 A を介して中央質量部 3 と外側質量部 4 とを支持しているので、これらの振動が基板 2 に伝わるのを確実に抑制でき、振動発生部 1 0 から質量部 3 , 4 に加えられる振動エネルギを基板 2 側に逃がすことなく、質量部 3 , 4 を予め定められた振幅、振動速度等で効率よく振動させることができる。この結果、角速度 Ω に応じて質量部 3 , 4 を所定の変位量分だけ確実に変位させることができ、センサの検出感度を安定させることができる。

[0047]

また、角速度が加わっていないときには、質量部3,4の振動が基板2に伝わることによって基板2が振動し、この振動で質量部3,4が乙軸方向に振動するのを防止でき、センサの検出精度を高めて信頼性を向上させることができる。

[0048]

次に、図5は本発明による第2の実施の形態を示し、本実施の形態の特徴は、 Z軸周りの角速度を検出する角速度センサを構成したことにある。なお、本実施 の形態では、前記第1の実施の形態と同一の構成要素に同一の符号を付し、その 説明を省略するものとする。

[0049]

21は本実施の形態による角速度センサ、22は該角速度センサ21の基板で、該基板22上には、例えば低抵抗なシリコン材料等を用いて後述の中央質量部23、外側質量部24、支持梁25、検出梁26、固定部27、駆動電極29,30、検出電極33,34等が形成されている。

[0050]

23は基板22の中央近傍に配置された第1の質量部としての中央質量部で、 該中央質量部23は、支持梁25と検出梁26とを介して外側質量部24に連結 され、これらの質量部23,24は、支持梁25によってX軸方向(振動方向) に変位可能に支持されている。また、中央質量部23は、検出梁26によってY 軸方向(検出方向)に変位可能に支持されている。

[0051]

24,24はY軸方向に対して中央質量部23の両側に配置された第2の質量 部としての一対の外側質量部で、該各外側質量部24は、支持梁25の両端側に 固着され、中央質量部23に対してX軸方向に変位可能となっている。また、これらの質量部23,24は、基板22と平行な平面内でY軸方向に沿ってほぼ直線状に配置されている。

[0052]

25,25は各外側質量部24をX軸方向に変位可能に連結する例えば2本の支持梁で、該各支持梁25は、互いにほぼ等しい長さ寸法をもって直線状に形成され、X軸方向に撓み変形可能となっている。また、支持梁25は、中央質量部23の左,右両側に配置され、Y軸方向に延びている。

[0053]

そして、角速度センサ21の作動時には、前記第1の実施の形態とほぼ同様に、中央質量部23と外側質量部24とが支持梁25等を介して互いにほぼ逆位相でX軸方向に振動し、このとき支持梁25の長さ方向途中部位には、ほぼ一定の位置を保持する節部25A,25Aが配置される構成となっている。

[0054]

26,26はY軸方向に撓み変形可能に形成された例えば2本の検出梁で、該各検出梁26は、X軸方向に延びた直線状をなし、中央質量部23の左,右両側と各支持梁25の長さ方向中間部との間を連結している。また、検出梁26は、中央質量部23を各支持梁25間でY軸方向に変位可能に支持し、中央質量部23が支持梁25の中間部位に対してX軸方向に変位するのを規制している。

[0055]

27,27,…は支持梁25の節部25Aを基板22に接続する例えば4個の 固定部で、該各固定部27は、第1の実施の形態とほぼ同様に、X軸方向に対し て各支持梁25の左,右両側に2個ずつ配置され、Y軸方向に離間している。

[0056]

また、固定部27は、基板22上に固定された台座部27Aと、該台座部27Aから支持梁25に向けてX軸方向に突出し、基板22から離間して配置された腕部27Bとによって構成され、腕部27Bは、その先端側が支持梁25の節部25Aに連結されている。これにより、固定部27は、質量部23,24の振動が基板22に伝わるのを抑制するものである。

[0057]

一方、28,28は基板22上に設けられた駆動電極用支持部で、該各駆動電 極用支持部28は、Y軸方向に対して外側質量部24の両側に配置されている。

[0058]

29,29は各駆動電極用支持部28に設けられた固定側駆動電極で、該各固定側駆動電極29は、支持部28から外側質量部24に向けて突出し、先端側がX軸方向にL字状をなして屈曲した複数の電極板29A,29A,…を有し、該各電極板29Aは、X軸方向に間隔をもって櫛歯状に配置されている。

[0059]

30,30は各固定側駆動電極29に対応して各外側質量部24に設けられた 可動側駆動電極で、該各可動側駆動電極30は、外側質量部24から櫛歯状に突 出し、固定側駆動電極29の各電極板29Aに噛合した複数の電極板30A,3 0A,…を有している。

[0060]

31,31は基板22と外側質量部24との間に設けられた振動発生手段としての振動発生部で、該各振動発生部31は、第1の実施の形態とほぼ同様に、固定側駆動電極29と可動側駆動電極30とによって構成され、質量部23,24を図5中の矢示a1,a2方向に振動させるものである。

[0061]

32,32は基板22上に設けられた検出電極用支持部で、該各検出電極用支 持部32は、Y軸方向に対して中央質量部23の両側に配置されている。

[0062]

33,33は各検出電極用支持部32に設けられた固定側検出電極で、該各固定側検出電極33は、例えば略F字状に形成され、X軸方向に突出して櫛歯状に配置された複数の電極板33A,33A,…を有している。

[0063]

34,34は各固定側検出電極33に対応して中央質量部23に設けられた可動側検出電極で、該各可動側検出電極34は、櫛歯状に配置された複数の電極板34A,34A,…を有し、該各電極板34Aは、固定側検出電極33の各電極

板33AとY軸方向の隙間を介して噛合している。

[0064]

35は基板22と中央質量部23との間に設けられた角速度検出手段としての 角速度検出部で、該角速度検出部35は、固定側検出電極33と可動側検出電極 34とからなる平行平板コンデンサを構成し、中央質量部23が乙軸周りの角速 度に応じたコリオリカによってY軸方向に変位するときには、この角速度を検出 電極33,34間の静電容量の変化として検出するものである。

[0065]

本実施の形態による角速度センサ21は上述の如き構成を有するもので、センサの作動時には、まず各振動発生部31に交流の駆動信号を印加すると、各外側質量部24は、図5中の矢示a1, a2方向に振動する。このとき、各支持梁25がX軸方向に撓み変形し、外側質量部24の振動が支持梁25と検出梁26を介して中央質量部23に伝わることにより、中央質量部23は、外側質量部24と逆位相で矢示a2, a1方向に振動する。

[0066]

そして、角速度センサ 2 1 に Z 軸周りの角速度 Ω' が加わると、中央質量部 2 3 は、検出梁 2 6 が撓むことにより、コリオリカ F' に応じて Y 軸方向に変位する。この結果、角速度検出部 3 5 の静電容量が変化するので、この静電容量の変化が角速度 Ω' として検出される。

[0067]

また、固定部27は、支持梁25の節部25Aを支持しているため、質量部2 3,24の振動が基板22に伝わるのを抑制することができる。

[0068]

かくして、このように構成される本実施の形態でも、第1の実施の形態とほぼ 同様の作用効果を得ることができる。そして、特に本実施の形態では、中央質量 部23を検出梁26によって支持梁25に連結する構成としたので、角速度Ω′が加わっていないときには、支持梁25が撓み変形することによって質量部23,24がX軸方向だけに振動し、検出梁26はY軸方向に撓み変形しない状態を 保持することができる。従って、支持梁25の撓み変形によって中央質量部23

がX軸方向に振動しつつY軸方向にも変位するのを防止でき、検出精度を向上させることができる。

[0069]

また、可動側駆動電極30を外側質量部24に設けたので、可動側検出電極3 4が設けられた中央質量部23の構造を簡略化することができる。

[0070]

次に、図6および図7は本発明による第3の実施の形態を示し、本実施の形態の特徴は、第1,第2の質量部間に第3の質量部を設ける構成としたことにある。なお、本実施の形態では、第1の実施の形態と同一の構成要素に同一の符号を付し、その説明を省略するものとする。

[0071]

41は本実施の形態による角速度センサ、42は該角速度センサ41の基板で、該基板42上には、例えば低抵抗なシリコン材料等を用いて後述の中央質量部43、外側質量部44、枠状質量部45、支持梁46、連結部47、検出梁48、固定部49、駆動電極51,52、検出電極55,56等が形成されている。

[0072]

43は基板42の中央近傍に配置された第1の質量部としての中央質量部で、 該中央質量部43は、図6、図7に示す如く、略「日」の字をなす枠状体として 形成され、互いに対向してX軸方向に延びた横枠部43A,43Aと、該各横枠 部43Aの両端側を連結してY軸方向に延びた縦枠部43B,43Bと、各横枠 部43A間に位置してX軸方向に延設され、各縦枠部43Bのほぼ中間部位を連 結した中間枠部43Cとによって構成されている。

[0073]

そして、中央質量部43は、支持梁46、連結部47および検出梁48を介して外側質量部44と枠状質量部45とに連結され、これらの質量部43,44,45は、支持梁46によってX軸方向(振動方向)に変位可能に支持されると共に、基板42と平行な平面内でY軸方向に沿ってほぼ直線状に並んで配置されている。また、中央質量部43は、検出梁48によってY軸方向(検出方向)に変位可能に支持されている。

[0074]

44,44はY軸方向に対して中央質量部43の両側に配置された第2の質量部としての一対の外側質量部で、該各外側質量部44は、支持梁46の両端側に固着され、中央質量部43(枠状質量部45)に対してX軸方向に変位可能となっている。

[0075]

45は中央質量部43と各外側質量部44との間に配置された第3の質量部としての枠状質量部で、該枠状質量部45は、中央質量部43を取囲む四角形の枠状体によって形成され、互いに対向してX軸方向に延びた横枠部45A,45Aと、該各横枠部45Aの両端側を連結してY軸方向に延びた縦枠部45B,45Bとによって「口」字状に構成されている。そして、枠状質量部45は、その内側部位が検出梁48を介して中央質量部43と連結され、外側部位が連結部47を介して支持梁46と連結されている。

[0076]

46,46は各外側質量部44をX軸方向に変位可能に連結する例えば2本の支持梁で、該各支持梁46は、互いにほぼ等しい長さ寸法をもって直線状に形成され、X軸方向に撓み変形可能となっている。また、支持梁46は、枠状質量部45の左,右両側に配置され、Y軸方向に延びている。

[0077]

そして、角速度センサ41の作動時には、中央質量部43(枠状質量部45) と外側質量部44とが支持梁46等を介して互いにほぼ逆位相でX軸方向に振動 し、このとき支持梁46の長さ方向途中部位には、ほぼ一定の位置を保持する節 部46A,46Aが配置される構成となっている。

[0078]

47,47は枠状質量部45と支持梁46とを連結する左,右の連結部で、該各連結部47は高い剛性をもって形成され、枠状質量部45が支持梁46に対してY軸方向に変位するのを規制している。

[0079]

48,48,…は中央質量部43と枠状質量部45とを連結する例えば4本の

検出梁で、該各検出梁48は、一端側が中央質量部43の4隅に連結され、他端側がX軸方向に延びて枠状質量部45の各横枠部45Aに連結されると共に、Y軸方向に撓み変形可能となっている。そして、検出梁48は、中央質量部43をY軸方向に変位可能に支持し、中央質量部43が枠状質量部45内でX軸方向に変位するのを規制している。

[0080]

49は支持梁46の節部46Aを基板42に接続する固定部で、該各固定部49は、質量部43,44,45を取囲む四角形の枠状体によって形成され基板42上に固定された台座部49Aと、該台座部49Aの内側部位に一体に設けられた、基板42から離間して配置された例えば4個の腕部49B,49B,…とによって構成されている。

[0081]

そして、各腕部49Bは、X軸方向に対して各支持梁46の左、右両側に2個ずつ配置され、Y軸方向に離間している。また、腕部49Bは、第1の実施の形態とほぼ同様に、先端側が支持梁46の節部46Aに連結され、これにより固定部49は、質量部43,44,45の振動が基板42に伝わるのを抑制するものである。

[0082]

一方、50,50,…は基板42上に固定的に設けられた例えば4個の駆動電 極用支持部で、該各駆動電極用支持部50は、Y軸方向に対し外側質量部44を 挟んで両側に2個ずつ配置されている。

[0083]

51,51,…は各駆動電極用支持部50にそれぞれ設けられた固定側駆動電極で、該各固定側駆動電極51は、X軸方向に突出しY軸方向に間隔をもって櫛歯状に配置された複数の電極板51A,51A,…を有している。

[0084]

52,52,…は各固定側駆動電極51に対応して外側質量部44にそれぞれ 設けられた可動側駆動電極で、該各可動側駆動電極52は、X軸方向に櫛歯状を なして突出し、固定側駆動電極51の各電極板51Aと噛合した複数の電極板5 2A, 52A, …を有している。

[0085]

53,53,…は基板42と外側質量部44との間に設けられた振動発生手段としての振動発生部で、該各振動発生部53は、固定側駆動電極51と可動側駆動電極52とによって構成され、その電極板51A,52A間に静電引力を発生することにより、外側質量部44を図6中の矢示a1,a2方向に振動させるものである。

[0086]

54,54は中央質量部43の内側に位置して基板42上に設けられた2個の 検出電極用支持部で、該各検出電極用支持部54は、Y軸方向に対して中央質量 部43の中間枠部43Cを挟んで両側に配置されている。

[0087]

55,55,…は各検出電極用支持部54にそれぞれ複数個設けられた固定側 検出電極で、該各固定側検出電極55は、X軸方向に突出しY軸方向の間隔をも って櫛歯状に配置された複数の電極板55A,55A,…を有している。

[0088]

56,56,…は各固定側検出電極55に対応して中央質量部43に複数個設けられた可動側検出電極で、該各可動側検出電極56は、X軸方向に櫛歯状をなして突出し、固定側検出電極55の各電極板55Aに対しY軸方向の隙間を挟んで噛合した複数の電極板56A,56A,…を有している。

[0089]

57,57は基板42と中央質量部43との間に設けられた角速度検出手段としての角速度検出部で、該各角速度検出部57は、固定側検出電極55と可動側 検出電極56とによって構成されている。そして、角速度検出部57は、中央質 量部43がZ軸周りの角速度Ω'によってY軸方向に変位するときに、電極板5 5A,56A間の静電容量が変化する平行平板コンデンサを形成している。

[0090]

本実施の形態による角速度センサ41は上述の如き構成を有するもので、次に その作動について説明する。

[0091]

まず、各振動発生部53に交流の駆動信号を印加すると、外側質量部44は、 図7中の矢示a1, a2方向に振動する。このとき、各支持梁46がX軸方向に 撓み変形し、外側質量部44の振動が連結部47を介して枠状質量部45に伝わ ることにより、枠状質量部45は、中央質量部43と一体となって外側質量部4 4に対し逆位相で矢示a2, a1方向に振動する。

[0092]

そして、角速度センサに Z 軸周りの角速度 Ω' が加わると、中央質量部 4 3 は、検出架 4 8 が撓み変形することにより、枠状質量部 4 5 内でコリオリカ F' に応じて Y 軸方向に変位する。この結果、角速度検出部 5 7 の静電容量が変化するので、この静電容量の変化が角速度 Ω' として検出される。

[0093]

また、固定部49の各腕部49Bは、支持梁46の節部46Aを支持している ため、質量部43,44,45の振動が基板42に伝わるのを抑制することがで きる。

[0094]

かくして、このように構成される本実施の形態でも、前記第1の実施の形態と ほぼ同様の作用効果を得ることができる。そして、特に本実施の形態では、中央 質量部43と外側質量部44との間に枠状質量部45を設ける構成としたので、 角速度Ω'が加わっていないときには、支持梁46が撓み変形しても、中央質量 部43は、枠状質量部45内でX軸方向だけに振動することができる。

[0095]

従って、枠状質量部45は、支持梁46の撓み変形がY軸方向への変位となって中央質量部43に伝わるのを遮断でき、検出精度をより向上させることができる。

[0096]

次に、図8は本発明による第4の実施の形態を示し、本実施の形態の特徴は、 固定部に二又状の腕部を設ける構成としたことにある。なお、本実施の形態では 、前記第3の実施の形態と同一の構成要素に同一の符号を付し、その説明を省略 するものとする。

[0097]

61は支持梁46の各節部46Aを基板42に接続する固定部で、該固定部6 1は、第3の実施の形態とほぼ同様に、基板42上に固定された枠状の台座部6 1Aと、該台座部61Aの内側部位に設けられた腕部61Bとによって構成されている。

[0098]

しかし、腕部61Bは、基端側が台座部61Aに1箇所で固定され先端側が略「T」字状に分岐した分岐部61B1と、該分岐部61B1の先端側からX軸方向に突出し、支持梁46の各節部46Aをそれぞれ支持する支持突部61B2,61B2とによって構成され、これらの分岐部61B1と支持突部61B2とは基板42から離間している。

[0099]

かくして、このように構成される本実施の形態でも、第3の実施の形態とほぼ 同様の作用効果を得ることができる。そして、特に本実施の形態では、固定部6 1の腕部61Bが二又状に分岐する構成としたので、その分岐部61B1の基端 側を台座部61A(基板42)に対して1箇所で固定することができる。

[0100]

従って、例えば基板42の熱膨張、熱収縮等によって支持梁46の各節部46 A間で基板42の寸法Dが変化する場合でも、各節部46A間の間隔を拡大また は縮小させる方向の応力が基板42側から腕部61Bや支持梁46等に加わるの を防止でき、信頼性を高めることができる。

[0101]

なお、前記第3の実施の形態では、固定部49の台座部49Aから支持梁46の各節部46Aに向けて直線状の腕部49Bを突出させる構成としたが、本発明はこれに限らず、例えば図9に示す変形例のように、固定部49'の台座部49A'と腕部49B'との間に略コ字状の緩衝部49C'を設け、支持梁46の撓み変形によって腕部49B'に応力が加わるときには、この応力を緩衝部49C'が僅かに撓み変形することによって緩衝する構成としてもよい。

[0102]

【発明の効果】

以上詳述した通り、請求項1の発明によれば、基板上に配置した複数の質量部を支持梁によって連結し、該支持梁のうち隣合う質量部が逆位相で振動するときの節に対応する部位を固定部によって基板に接続する構成としたので、支持梁の途中部位等に配置される振動の節の位置では、各質量部の振動(慣性力)を互いに打消すことができる。そして、固定部は、支持梁の節の位置で各質量部を支持しているので、その振動が支持梁を介して基板に伝わるのを確実に抑制することができる。これにより、振動発生手段による振動エネルギを基板側に逃がすことなく、各質量部を所定の振幅、振動速度等で効率よく振動させることができ、センサの検出感度を安定させることができる。また、基板に振動が伝わることによって各質量部が角速度の検出方向に誤って変位するのを防止でき、センサの検出精度を高めて信頼性を向上させることができる。

[0103]

また、請求項2の発明によれば、角速度検出手段は、各質量部がZ軸方向に変位するときの変位量を検出する構成としたので、各質量部をX軸方向に振動させつつ、角速度に応じてZ軸方向に変位させることができ、このときの変位量を角速度として検出することができる。

[0104]

また、請求項3の発明によれば、各質量部を、検出梁によって支持されY軸方向の変位量が角速度として検出される第1の質量部と、該第1の質量部の両側に位置する第2の質量部とによって構成したので、第1の質量部を挟んで第2の質量部を対称に配置でき、各質量部をX軸方向に対して互いに逆位相で安定的に振動させることができる。そして、この状態で第1の質量部が検出梁を介してY軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出することができる。また、角速度が加わっていないときには、例えば支持梁がX軸方向に撓み変形することによって第1,第2の質量部をX軸方向だけに振動させることができ、検出梁はY軸方向に変位しない状態を保持することができる。従って、第1の質量部が支持梁の撓み変形等によってY軸方向にも誤って変位するのを防止でき、検出精度を高

めて信頼性を向上させることができる。

[0105]

一方、請求項4の発明によれば、各第2の質量部を支持梁によってX軸方向に変位可能に連結し、第3の質量部を連結部によって支持梁に連結し、第1の質量部を検出梁によって第3の質量部内にY軸方向に変位可能に連結する構成としたので、第1,第2,第3の質量部全体を振動発生手段によってX軸方向に振動させつつ、第1の質量部が検出梁を介してY軸方向に変位するときの変位量を角速度として検出でき、このとき各質量部の振動が支持梁を介して基板に伝わるのを確実に抑制することができる。また、第3の質量部は、角速度が加わっていないときに、支持梁の撓み変形等がY軸方向への変位となって第1の質量部に伝わるのを遮断でき、検出精度をより向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態による角速度センサを示す平面図である。

【図2】

角速度センサを図1中の矢示II-II方向からみた断面図である。

【図3】

角速度センサを図1中の矢示III - III方向からみた断面図である。

【図4】

中央質量部と外側質量部とが逆位相で振動する状態を示す平面図である。

【図5】

本発明の第2の実施の形態による角速度センサを示す平面図である。

【図6】

本発明の第3の実施の形態による角速度センサを示す平面図である。

【図7】

中央質量部と枠状質量部とが外側質量部に対して逆位相で振動する状態を示す 角速度センサの要部拡大図である。

【図8】

本発明の第4の実施の形態による加速度センサを図7と同様位置からみた要部

拡大図である。

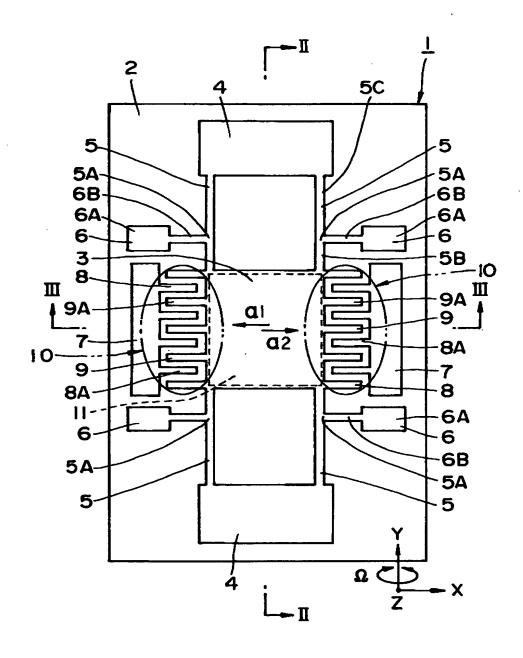
【図9】

第3の実施の形態の変形例を示す角速度センサの要部拡大図である。

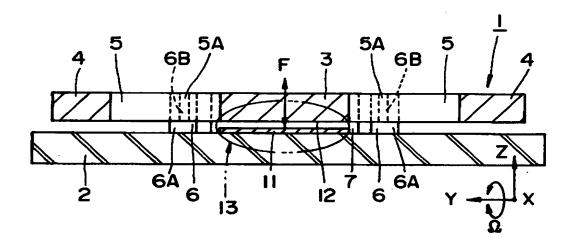
【符号の説明】

- 1, 21, 41 角速度センサ
- 2, 22, 42 基板
- 3, 23, 43 中央質量部 (第1の質量部)
- 4,24,44 外側質量部 (第2の質量部)
- 5, 25, 46 支持梁
- 5A, 25A, 46A 節部
- 6, 27, 49, 61 固定部
- 7, 28, 50 駆動電極用支持部
- 8, 29, 51 固定側駆動電極
- 9, 30, 52 可動側駆動電極
- 10,31,53 振動発生部(振動発生手段)
- 11,33,55 固定側検出電極
- 12,34,56 可動側検出電極
- 13,35,57 角速度検出部(角速度検出手段)
- 26,48 検出梁
- 32,54 検出電極用支持部
- 45 枠状質量部(第3の質量部)
- 47 連結部

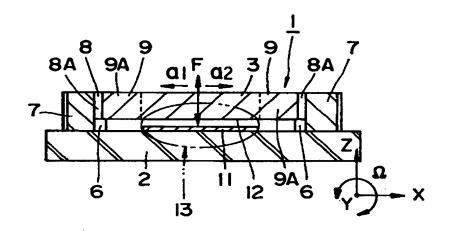
【書類名】図面【図1】



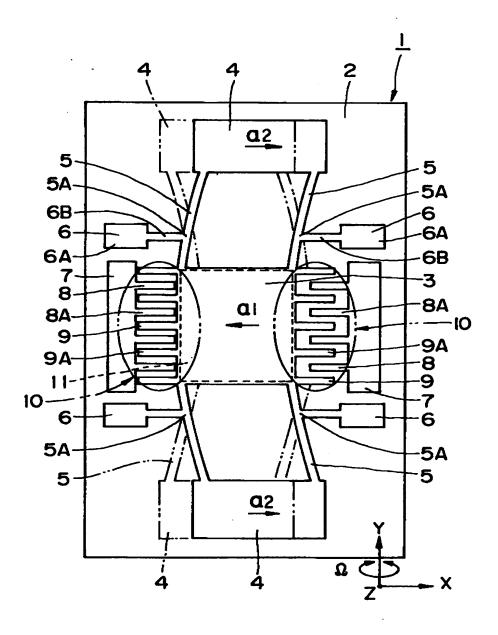
【図2】



【図3】

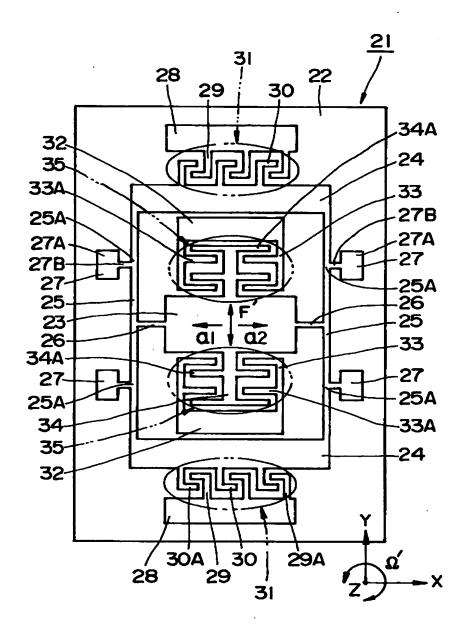


【図4】

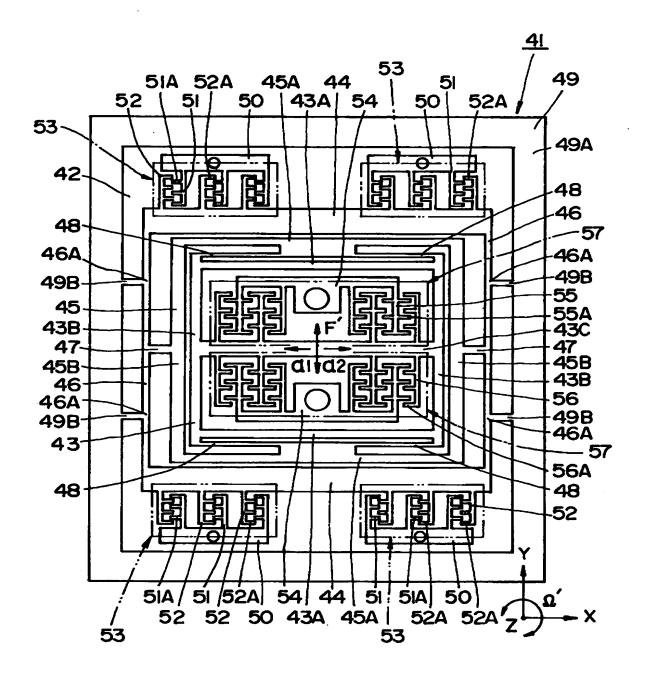




【図5】

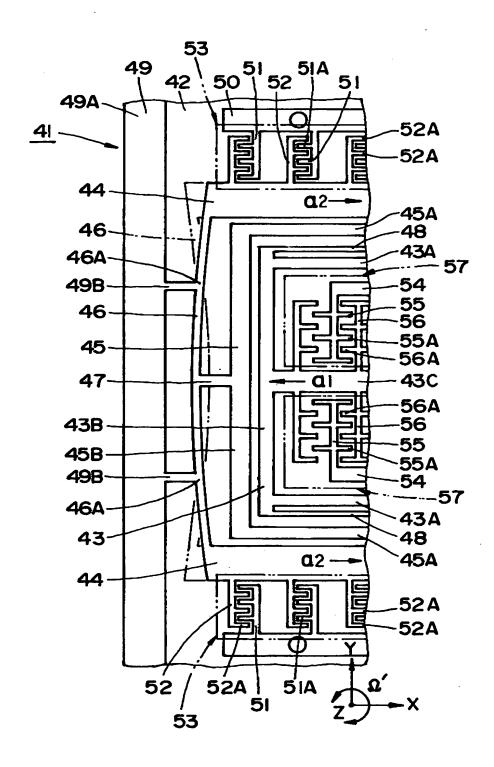




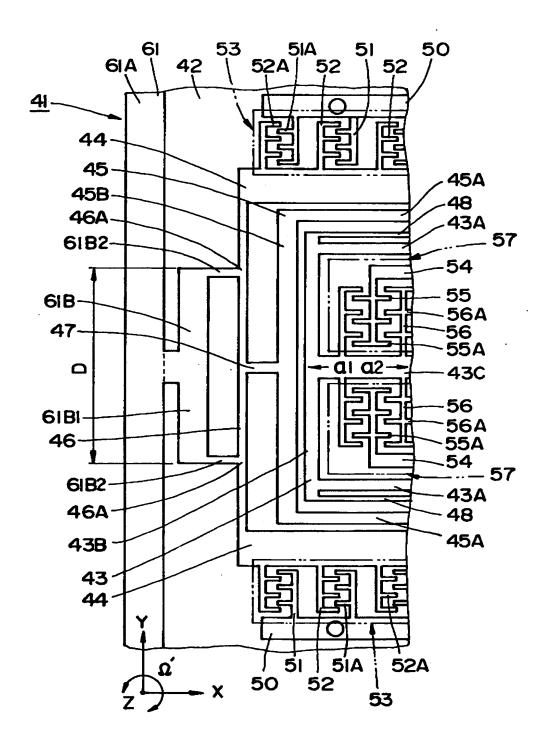




【図7】

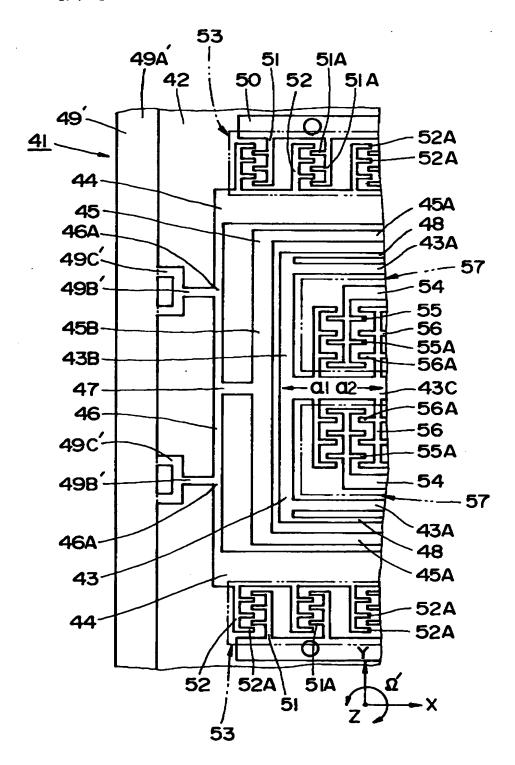


【図8】





[図9]



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 各質量部を連結する支持梁を適切な位置で支持することにより、質量部の振動が基板に伝わるのを防止し、検出精度を高めて信頼性を向上させる。

【解決手段】 中央質量部3と一対の外側質量部4,4とを支持梁5によってX 軸方向に変位可能に連結する。そして、角速度センサ1の作動時には、振動発生手段10によって質量部3,4をX軸方向に対して互いにほぼ逆位相で振動させ、この状態でY軸周りの角速度Ωが加わるときには、質量部3,4がZ軸方向に変位するときの変位量を角速度Ωとして検出する。また、基板2上に設けた固定部6は、支持梁5のうち質量部3,4が互いに逆位相で振動するときの節に対応する節部5Aを支持することにより、質量部3,4の振動が基板2に伝わるのを抑制する。

【選択図】

図 1



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-207128

受付番号

50000859400

書類名

特許願

担当官

第一担当上席 0090

作成日

平成12年 7月10日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 7月 7日

出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名

株式会社村田製作所